(18)日本四特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許參母

第2506840号

(45)発行日 平成8年(1996)6月12日

(24) 登掛日 平成8年(1996) 4月2日

(51) Int.Cl.*		鎮別部号	庁内許理書号	PI			技術設示值所
GOZF	1/136	600		COSF	1/138	500	
HOIL			905U-4M	HOİL	29/78	524	

発明の数1(全9 以)

(21)出票接号	特額 昭62-282463	(73)特許權者 999099909 松下電腦發展株式会社
(22) 出席日	昭和62年(1987)11月9日	大炭份門真市大学門真1006番地 (72)発明者 高原 神司
(65)公開 留号 (43)公開日	特所平1-123292 平成 I 年(1989) 5月16日	大阪府門真市大字門萬1006署題 松下的 報產製株式会社内 (74)代理人 护理士 惟本 智之
		多安全 井口 動二
		(56)李秀文献 特徽 [863-167383 (J.P. A)

(34) 【発明の名称】 アクティブマトリックスデレイの検査方法

(57) 【特許請求の施囲】

【酵求項1】アクティブマトリックスアレイであって、 依款側の薄膜トランジスタのドレイン選子と前記ドレイン選子に接続されている絵楽電極のうち少なくとも一方 と前記選供ドランジスタが接続されたゲート信号はとを 選価性物質を呼圧接触させることにより避絡し、次に任 定の前記ゲート信号はに信号を印加し、前記を映トランジスタが接接されたが記を映トランジスタの欠解を検出 することを特致とするアクティブマトリックスアレイの 検安力法。

「発明のは無な説明」

連盟上の利用分野

本発明はアクティブマトリックス型液晶表示軟置に用 いるアクティブマトリックスアレイの検査方法に関する ものである。

従来の技術

近年、液晶表示装置の投票数据大に伴って、建空執致が増え、従来から用いられている単純マトリックス型液 品表示装置では表示コントラスドや応答速度が終下する ため、も経常にスイッチシグ第子を配置したアクティブ マトリックス型液晶表示装置が利用されつつある。しか しながら前記アクティブマトリックス型液晶表示装置に 用いるアクティブマトリックスアレイは一枚の基版に致 方個以上の液体トランジスタを形成しなければならな い。その為すべての理解トランジスタを無大時で形成す ることは非常に高度な技術を要する。したがって現在の 技術ではアクティブマトリックスアレイの息音を検察 し、息否の判別をおこなら必要がある。そこで容易な検 変方法がまちのでまれている。

以下図面を参照しながら従来のアクティブマトリック

スアレイの検査方法の一例について説明する。

第4回はアクティブマトリックスアレイの一部拡大回である。ただし以下の配面において説明に不用な箇所は省略してあり、また一部拡大あるいは個小した部分が存在する。また同一記号・同一番号の箇所は同一内容あるいは同一様成の部分である。第4回において1はゲート信号は、2はソース信号は、3は協議体限、4はドレイン場子、5は総衆電優である。また節中の点貌内の部分は意限トランジスタ(以下IFIと呼ば、を構成している。第5回は第4回のアクティブマトリックスアレイの時間の勝である。第5回において0m(ただしmは整数)はゲート信号は、5m(ただしnは整数)はJFT、Pan(ただしm・nは整数)は場ま電優である。

以下、従来のアクティブマトリックスアレイの検査方 法について述べる。第8図は従来のアクティブマトリッ クスアレイの検査方法を説明するための説明図であり、 第6回において6は「打のソース・ドレイン間短絡欠陥 であり、フ・8はプローブ、9は抵抗価値定手段であ る。ここでTFTの絵楽欠解について説明する。通常、絵 衆久略と呼ばれているものには2種類ある。 t つはびFT のゲート・ドレイン間把格欠略であり、前記欠降状態は たえず絵楽を極がゲート信号既に接続されているため、 **絵業が非点燈状態となる。したがって、ノーマリブラッ** ク表示の時は黒欠陥となる。他の1つはFTのソース・ ドレイン間連絡欠陥であり、新記欠陥状態はたえず絵楽 電極がソース作号線に接続されているため、絵楽電低に 僧号が常時ながれこむ。 したがって、 ノーマリブラック 表示の時は常時点灯状態となる白欠陥となる。黒欠陥と 白大院を比較した場合人間の独党には付配白次駆がめた っため、白欠路がアクティブマトリックスアレイ内で多 く発生している場合。表示品質をいちじるしく低下さ せ、したがって耐むアクティブマトリックスアレイは液 品製売パネルとして組みたで製品とすることはできな い。 ゆえにアクティブマトリックスアレイでは白欠陥と なるfftのソース・ドレイン直接絶欠難の有無を検査す ることが重要となる。そこで従来のTFTのツース・ドレ イン間点格欠略の検査はまずフローファをソース信号は に圧接し、次にフロープBを各TFTが接続された股帯電 優に圧接し、プローブア・8間の抵抗値を測定すること により欠解を検出していた。第6個の場合フローブスを ソース信号映念に、プローブ日を絵楽電話P32に圧挟 し、付記フローファ・8間の抵抗値を測定した際、過常 よりも低い抵抗値が測定され、ゆえに打り192のソース ・ドレイン間原始欠略5を採出することができる。 発明が解決しようとする問題点

しかしながら従来のアクティブマトリックスアレイの 検査方法ではTFIのソース・ドレイン関連的欠陥の検出 はフローブをも経発電極に圧接し、括抗値を選定するレ か手及がなかった。そのためフローブにより原素電信な どが損傷するという問題があり、またプローブの位置決めなどに長時間を要し、絵楽数が致万点以上となるととても実用にたえうるものではなかった。

本発明は上配問題点に鑑み、TFIの欠陥検査が非常に 容具なアクティブマトリックスアレイの検査方法を提供 するものである。

問題点を解決するための手段

上足問題点を解決するため本発明のアクティブマトリックスアレイの検査方法は複数のTFTのドレイン端子と 材配ドレイン端子に接続されている経典電極のうち少なくとも一方と対記TFTが接続されたゲート信号線とを基 電性物質を押圧検触させることにより短節し、前記サート信号線に順次、信号を印加するとともに、材記TFTが 接続されたソース信号線からの出力信号を検出することによりTFTの欠陥を検出するものである。 作用

水架明はIFTのドレイン選手と総兼機能とのうち少なくとも一方とゲート信号領とを短絡状態にすることにより信号をプロープを用いず、ゲート信号線から短輪部を選じて印加することができる。したがって前記IFFにソース・ドレイン間壁格欠給が発生しておればソース信号線に信号が出力されることにより前記欠解を検出することができる。

実施例

以下本発明の一変施例のアクティブマトリックスアレイの検査方法について風面を参照しながら説明する。

第1回は水発明のアクティブマトリックスアレイの検 を方法を取明するための影明図である。第1回において 10は毎圧印加手段、Rn(ただしnは整数)はピックアップ接接、11は租圧制定手段、Cun(ただしm・nは整数)はドレイン場子4とゲート信号級1との接続部(以後ドレイン接続部と呼ぶ。)、GSn(ただしmは整数)は任意のゲート指导線との接続手段、SSn(ただしれば整数)は任意のゲート指导線との接続手段、SSn(ただしれば整数)は任意のゲート指导線との接続手段、SSn(ただしれば整数)は任意のツース信号等との接続手段である。対記・トレイン原格部の形成方法は後で記述する。

まず第1会階をしてすべてのゲート信号線との放映手会35mを開じるとともに、他圧印如手段10は連貫ドランジスタをオフする信号(通常は負電圧)を発生させる。次にソース信号線との接枝手会351を呼じ、後圧別定手段11はピックアップ抵抗81の両端の母圧を測定する。計記の場合ソース信号線31に接続されている正式が食品の場合、毎圧測定手段には毎圧が測定されない。つ思に351を開き、652を閉じる。母圧測定手段11はピックアップ抵抗82の両部の母圧を閉立する。363を閉じた原、82年間が取2の両部の母圧の3から、363を閉じた原、82年のかれて10年の母語が発生していることが検出される。以上の動作をくりかえしていくことにより、どのソース信号線に接続されていることが検出される。以上の動作をくりかえしていくことにより、どのソース信号線に接続されていくことにより、どのソース信号線に接続されていくことにより、どのソース信号線に接続されている151年に不良が発生しているか検出されることがで

きる。上記の場合ソース信号與52に接続されているFFIに欠陥が発生していることが検出された。次に第2段階として552のみを閉じ、他の任意のソース信号線との接続手段は関いたままにしておく。次に651のみを閉じ、他の任意のゲート信号線との接続手段は関いたままにしておく。追端651より654まで順次1つのゲート信号線との接続手段を開じていくとともに、電圧別定手段11はピックアップが採取の両幅の電圧を測定していく。上記の場合698を閉じ、信号を印如した陰、R2→短絶欠陥6→短絡節52→894の電圧が測定され、めえにFFIのT32にソース・ドレイン間接後欠陥6が発生していることを検出することができる。

短路部に1~CMの形成方法として以下のような方法がある。第2回(e)は短路部を形成するため理路部形成用語域体の中間図である。第2回(b)は第2回(e)のAM 算での期間図である。第2回(b)は第2回(e)のAM 算での期間図である。第2回(e)(b)において12は母気的路線性を有する路線ゴムであり、18は母気的環境性を有する路線ゴムであり、18は母気的環境性を有する路線ゴムであり、18は母気的環境性を有する路線ゴムであり、18は母気がある。第2回(e)(b)の短路部形成用情域体の使用方法としては第3回に示すように各絵条のゲート電号線と絵素母優が短路状態となるように基礎ゴム18を圧接する。以上の方法により第1回に示す短絡部を形成することができる。なお、短路部形成用情域体は第1回に示すようにM×N回の段素に対し、一括して圧接してもよいし、第3回に示すように一列の绘案に圧接

し、順次移動させて検査を行ってもよい。 発明の効果

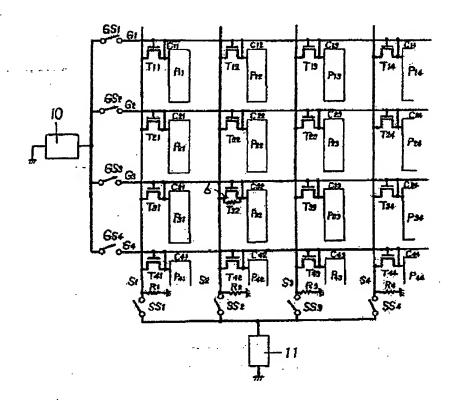
本発明は接数のIFTのドレインペ子とゲート信号袋とを短路し、次にIFTのドレインペ子に信号を印加し、ソース信号袋に出力される信号を検出することにより、IFTのソース・ドレイン思格欠陥を検出することができる。またフローブをIFTの総象電優さに位置決めしていく必要がないため、高速なアクティブマトリックスアレイの検査をおこなうことができる。

【笹面の柏単な説明】

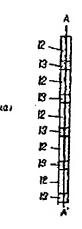
第1図は本発明のアクティブマトリックスアレイの検査 方法を説明するための説明図、第2図(e)(b)は短 格部形成用構成体の作用図はよび新面図、第3図は短絶 部形成用接成体の作用方法を説明するための説明図、第 4図はアクティブマトリックスアレイの一部拡大平面 図、第5図はアクティブマトリックスアレイの特価図路 第6図は従来のアクティブマトリックスアレイの検 安方法を説明するための説明図である。

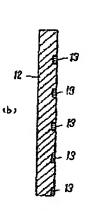
1 ……ゲート信号線、2 ……ソース信号線、3 ……培操体は、4 ……ドレイン場子、5 …… 結集電係、6 ……培 結欠解、7・8 ……プローブ、9 …… 括抗値測定手段、10 …… 電圧印加手段、11 ……電圧測定手段、12 …… 倍足 ゴム、13 …… は電ゴム、61~G4 ……ゲート信号線、51~52 ……ソース信号線、111~T44 …… 意以トランジスタ、P11~P44 …… だ素電係、631~634 ……ケート接続系及、551~554 …… ケート接続系及、551~554 …… ケート接続系及、551~554 …… ケース接続手段、C11~C44 …… だ始等。

【第1图】

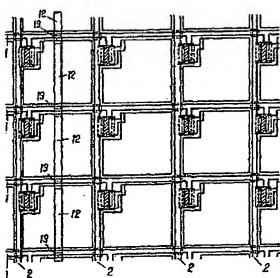


【第2図】



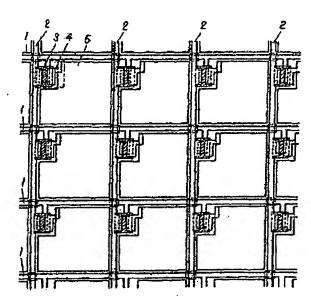


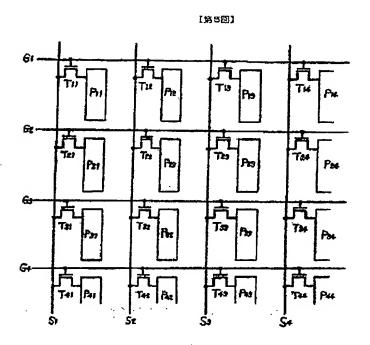
[第3図]











(第6國)

ソース・ドレイン間垣格女略 プローブ 拖坑值湖定乡段

